**Чжо Зин Пьо. Формирование пленок дисульфида молибдена для электроники для электроники методом магнетронного распыления стехиометрических мишеней;[Место защиты: ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»], 2021**